配列 O₂分子の高強度短パルス光によるイオン化過程

(東京大学大学院総合文化研究科¹,東京大学大学院理学系研究科²) 〇園田浩太郎¹,長谷川宗良¹,岩崎純史²,佐藤尭洋²,山内薫²

Ionization of aligned O₂ by intense laser pulse

(¹Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, ²School of Science, the University of Tokyo)

OKotaro Sonoda¹, Hirokazu Hasegawa¹, Atsushi Iwasaki², Takahiro Sato², and Kaoru Yamanouchi²

【序】高輝度超短パルスレーザー技術の発展とともに、強レーザー場における分子のイオン 化過程の機構に関する様々な研究が行われるようになった。近年,非断熱分子配列法 [1] を 用いて、分子の分子軸の向きをそろえることによって、分子の励起過程やイオン化過程が、 分子軸に対するレーザーの偏光方向の角度

θに如何に依存するかが調べられるようになった [2,3]。例えば、O₂, N₂, CO₂の場合、高強度レーザー光によって1価イオンが生成する際のイ オン化確率のθ依存性が明らかとなった [3]。しかし、高強度レーザー光と分子の相互作用に おいては,多重イオン化が起こるため,そのイオン化確率のθ依存性についても興味が持た れている。そこで本研究では、配列された O2分子に高強度レーザー光を照射し、生成した1 価イオン O_2^+ だけでなく安定な2価の親イオン O_2^{2+} を観測することによって,1価イオンのイ オン化確率の θ 依存性に加えて、2重イオン化確率の θ 依存性を明らかにすることを試みた。 【実験】直線偏光のフェムト秒レーザーパルス光 (800 nm, 110 fs, 2.0 mJ/pulse, 10 Hz) を Michelson 型干渉計によってポンプ光とプローブ光に分割した。ポンプ光によって回転波束を 生成し,遅延時間 _{delay}の後にプローブ光によってイオン化した。ポンプ光とプローブ光の遅 延時間は、干渉計内の光路長を変化させることにより制御した。二つのレーザーパルスを, Wiley-McLaren 型飛行時間型質量分析装置 (TOF-MS) を備えた真空チェンバー内へレンズ (f=200)を用いて集光した。ポンプ光の集光強度は 3×10¹³ W/cm², プローブ光の集光強度は 1×10¹⁴ W/cm²と見積もられた。なお、これらのレーザーパルスの偏光方向は、TOF 軸に平行 とした。背圧 3.2 気圧で O₂ガスをパルスバルブから噴出し超音速分子線とした。レーザーパ ルスと分子線との交差領域で生成するイオン種を TOF-MS によって検出し、得られた質量ス ペクトルのピーク面積からイオン収量を求めた。また、そのイオン収量の遅延時間依存性を 測定した。

【結果と考察】図 1(a)にポンプ-プローブ遅延時間に対する O_2^+ の収量を示す。横軸は O_2 の回転周期 (τ_{rot} =11.6 ps)を単位として表した。観測されたピーク位置は, τ_{delay} = $n \tau_{rot}$ / 8 (n=1-8) であり,回転波束が生成されたことを示している。この回転波束の時間発展を調べるために,時間依存 Schrödinger 方程式を数値的に解いた。そして、得られた回転波束から分子配列を定量的に評価するために, $\cos^2\theta$ の期待値 ($\cos^2\theta$)を計算した。ここで, θ はポンプ光の偏光方向と分子軸のなす角である。($\cos^2\theta$)の値は,分子軸分布が完全に偏光方向に局在している場合は 1,垂直方向に局在している場合は 0,等方的に分布している場合には 1/3 となる。

計算で得られた $(\cos^2\theta)$ を図 1(b)に示す。偏光に平行な配列状態と、垂直な反配列状態に起因するピークが $\tau_{rot}/4$ の整数倍の遅延時間において現れた。図 1(a)の実験結果と比較すると、

振幅の大きなピークが現れる時刻と配列・反配列が起こる時刻は一致しており、イオン化確率が分子軸分布に対して敏感であることを示している。しかし、計算では、実験で観測されている *t*m/8 の奇数倍の遅延時間における振幅の小さなピークを再現できなかった。

この相違は、観測された O_2^+ の収量が、分子軸の空間配列の分布だけでなく、イオン化確率 の θ 依存性によるものと考えられる。そこで、角度 θ に対するイオン化確率の角度依存性 $W(\theta)$ を、分子のトンネルイオン化の角度依存性を記述する Molecular Ammosov-Delone-Krainov (MO-ADK) 理論を用いて求めた [4]。ただし、イオン化に関与する分子軌道として、最高被 占有軌道 (HOMO) のみを考慮した。観測されたイオン収量は、イオン化確率の期待値-

$$\langle W(\theta) \rangle = \int_0^{\pi} W(\theta) |\Psi(\theta, t)|^2 \sin \theta \, \mathrm{d}\theta \tag{1}$$

に比例する。ここで、 $\Psi(\theta,t)$ は、時刻 t における回転波動関数である。計算で得られた($W(\theta)$)を 図 1(c)に示した。この計算結果では $\tau_{rot}/4$ の整数倍の遅延時間にあらわれるピークに加え、 $\tau_{rot}/8$ の奇数倍の遅延時間にあらわれる振幅の小さいピークも再現されている。これは、高強度短 パルス光によるイオン化過程 $O_2 \rightarrow O_2^+ + e^-$ において、 O_2 の HOMO からのイオン化が重要な 役割を果たすことを示している。このことは、既に報告されている O_2 から $O_2^+ \sim O(4\pi)$ 確率の θ 依存性の結果からも示されている [3]。

ポンプープローブ遅延時間に対する $O_2^{2^+}$ の収量を図 1 (d) に示した。この図に示すように, $O_2^{2^+}$ の収量の遅延時間依存性は $\langle \cos^2 \theta \rangle$ の遅延時間依存性と位相が π ずれており, $\langle \sin^2 \theta \rangle$ によ って良く再現される。これは、レーザー光の偏光方向が分子軸と平行のときに比べて、垂直 のときの方が $O_2^{2^+}$ が生成し易いことを示している。しかし、この $O_2^{2^+}$ の収量の遅延時間依存 性は HOMO のみを考慮した MO-ADK 理論では再現できないため、この二重イオン化過程に おいては、HOMO-1 や HOMO-2 などの分子軌道がイオン化過程に寄与していることを示して いる。



図 1. (a) 遅延時間に対する O₂⁺の収量, (b) (cos² θ)の計算値, (c) (W(θ))の計算値,

(d) 遅延時間に対する O₂²⁺の収量(黒色)と(sin²θ)の計算値(灰色)

[1] H. Stapelfeldt and T. Seideman, Rev. Mod. Phys. 75, 543 (2003).

[2] J. Itatani, D. Zeidler, J. Levesque, M. Spanner, D. M. Villeneuve, and P. B. Corkum, *Phys. Rev. Lett.* 94, 123902 (2005).

[3] D. Pavičić, K. F. Lee, D. M. Rayner, P. B. Corkum, and D. M. Villeneuve, *Phys. Rev. Lett.* **98**, 243001 (2007).

[4] X. M. Tong, Z. X. Zhao, and C. D. Lin, Phys. Rev. A 66, 033402 (2002).